

産業構造審議会知的財産分科会
第2回意匠制度小委員会
議事次第・配布資料一覧

日 時：平成25年12月25日（水）13時30分開会
会 場：特許庁庁舎16階 共用会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 画像デザイン保護拡充の方向性について 今後の検討方針
3. 創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について（報告書案）
4. 今後のスケジュールについて・閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

- 資料1 画像デザイン保護拡充の方向性について 今後の検討方針（案）
資料2 創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について（報告書案）